

TIA-INERT、TIA-NEG 合同キックオフミーティング開催のご案内

平成 30 年度 TIA 連携プログラム調査研究課題「先進イナート表面への挑戦：極低活性・極低反応性表面を実現する材料/処理技術の探索とその計測技術の調査 (TIA-INERT)」、「非蒸発型ゲッターコーティングによる真空排気技術の革新的展開 (TIA-NEG)」は、下記のとおり、キックオフミーティングを行います。関係分野の方々に広くご参加いただきたく、案内させていただきます。

TIA-INERT：板倉明子/NIMS、TIA-NEG：間瀬一彦/KEK

日時：2018 年 9 月 12 日 (水) 10:00～17:40

場所：NIMS 千現 研究本館 第 1 会議室

交通アクセス http://www.nims.go.jp/nims/office/tsukuba_sengen.html

参加費：無料 (事前登録にご協力ください)

プログラム案：

9：30～ 受付

10：00～10：10 TIA-INERT、趣旨説明 (板倉)

10：10～10：40 TIA-INERT、極低活性・極低反応性表面作製事例 KEK での研究計画紹介 (間瀬)

10：40～11：00 TIA-INERT、産総研での研究計画紹介 (中村)

11：00～11：20 TIA-INERT、NIMS での研究計画紹介 (板倉)

11：20～12：00 TIA-INERT、総合討論

12：00～13：30 昼食&交流会 (NIMS 内 先進構造材料研究棟にて開催、会費 1,500 円程度)
(NIMS 内に食堂・売店もあります。)

14：00～14：40 TIA-NEG、趣旨説明、KEK での研究計画紹介 (間瀬)

14：40～15：00 TIA-NEG、産総研での研究計画紹介 (新井)

15：00～15：20 TIA-NEG、筑波大での研究計画紹介 (佐々木)

15：20～15：40 TIA-NEG、NIMS での研究計画紹介 (橋本)

15：40～16：00 休憩

16：00～16：20 TIA-NEG、東大での研究計画紹介 (松本 or 小倉)

16：20～16：40 TIA-NEG、NEG の宇宙研究への応用 (吉川)

16：40～17：40 TIA-NEG、総合討論

18：30～20：30 夕食&交流会 (スペインバル ガウディーハート にて開催予定)

(<https://tabelog.com/ibaraki/A0802/A080201/8019747/>、会費は 4000 円を予定しております。)

会場の都合上、9 月 6 日 (木) までにご連絡いただければ幸いです。

参加登録および問い合わせ先 INAISHI.Kaname@nims.go.jp までご連絡ください。